<u>Institut Supérieur des Systèmes Industriels de Gabés</u>

Calendrier des Examens ** Session Principale Semestre 2

	Mardi le:30/06/2020		Mercredi le:01/07/2020		Jeudi le:02/07/2020		Vendredi le:03/07/2020	
Classe	De 09h00 A 10h00	De 10h30 A 11h30	De 09h00 A 10h00	De 10h30 A 11h30	De 09h00 A 10h00	De 10h30 A 11h30	De 09h00 A 10h00	De 10h30 A 11h30
LA:EI2	Traitement numérique du signal	Microprocesseurs et microcontroleurs	Programmation en assembleur	Distrubition de l'énergie	Energie renouvelable	Asservisement discret	Asservissement et régulations continus	****
LF:EEA2	Traitement analogique du signal	Microprocesseurs et microcontroleurs	Programmation en assembleur	Analyse numérique	Outils numériques	Asservissement continus	schémas électriques	Automatisme logique
LA:MI2	Regulation et asservissement	Electrotechnique	Traitement des données	Automatique et automatismes	Analyse vibratoire et diagnostic	Métrologie	赤赤赤	李章章
LA:GM2	Dimensionnement des élements machines	Gestion de production	Polyméres,composites et céramiques	Conception d'ouvrages chaudronnés	Choix des matériaux	Métrologie et contrôle qualité	Transmission de puissance mécanique	Dimensionnement d'ouvrages chaudronnés
LF:GM2	Dimensionnement des élements machines	Gestion de production	Polyméres,composites et céramiques	Outils de communication graphiques	Choix des matériaux	Métrologie et contrôle qualité	Transmission de puissance mécanique	****

	Mardi le:30/06/2020		Mercredi le:01/07/2020		Jeudi le:02/07/2020		Vendredi le:03/07/2020	
Classe	De 13h00 A 14h00	De 14h30 A 15h30	De 13h00 A 14h00	De 14h30 A 15h30	De 13h00 A 14h00	De 14h30 A 15h30	De 09h00 A 10h00	De 10h30 A 11h30
LF:EEA3	Régulation Industrielle	Production de l'énergie électrique	Commandes des machines	Robotique	Traitement d'image	Instrumentation Industrielle	Machine thermique	Modélisation et identification
LF:GM3	Hydraulique et pneumatique	Ingénierie système	Analyse fonctionnelle	Calcul des structures élastiques	Outils technique	Mesure et Instrumentation	Eolienne et turbomachine	Mécanique énergétique et des liaisons